## ESTIMATION OF EMITTANCE DEGRADATION DUE TO MULTI-POLE FIELDS OF XFEL BUNCH COMPRESSORS

Toru Hara<sup>1,A)</sup>, Kenji Fukami<sup>A,B)</sup>, Hideki Takebe<sup>A)</sup>, Kazuaki Togawa<sup>A)</sup>, Hitoshi Tanaka<sup>A)</sup>, Noritaka Kumagai<sup>A)</sup>

<sup>A)</sup> RIKEN/SPring-8 Joint Project for XFEL

1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo, 679-5148

<sup>B)</sup> Japan Synchrotron Radiation Research Institute

1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo, 679-5198

#### Abstract

In order to obtain a high-brightness electron beam in an XFEL, the electron bunch should be longitudinally compressed in a linear accelerator using magnetic bunch compressors composed of four bending magnets. The bunch compression requires a large energy chirp on the electron bunch, which produces a horizontal spread of the beam size inside bunch compressors. Since the bending magnets have multi-pole field components, they leak energy-dispersion and degrade emittance downstream of the chicane. In this paper, the emittance degradation due to the multi-pole fields of the bending magnets is estimated using simplified analytical formulae for the XFEL/SPring-8.

# XFELバンチコンプレッサー多極磁場が与えるエミッタンスへの影響

## 1. はじめに

XFEL/SPring-8は、2011年のコミッショニング開始に向け現在建設が進んでいる<sup>[1]</sup>。放射光施設などの入射器と異なりXFEL用LINACでは、レーザー発振に必要な高輝度電子ビームを生成するために、電子バンチ長をビーム進行方向に圧縮しピーク電流を上げる必要がある。通常バンチ圧縮は、エネルギーチャープを付けた電子バンチを、偏向電磁石4台で構成するバンチコンプレッサーと呼ばれるシケインに通し、その行路長のエネルギー依存性を用いて行う。その際、電子バンチのエミッタンス悪化は避けなければならない。エミッタンスの悪化につながる要因として、電子バンチが出すコヒーレント放射(CSR)についてはよく議論されているが<sup>[2]</sup>、ここでは偏向電磁石多極磁場成分によるエミッタンス悪化について評価する。

電子ビームが六極以上の多極磁場を通過すると、 ベータトロン振動の位相空間分布に非線形収束力が 働きエミッタンスは変化するが、その量はシケイン 偏向電磁石については通常無視できる。より重要な 問題は、シケイン下流へのdispersionの漏れによる エミッタンス悪化である。特にXFEL用LINACでは、 バンチ圧縮に必要なエネルギーチャープが電子バン チに付いているため、dispersionの漏れは実効的な エミッタンスに大きく影響する。

Dispersionは、バンチ全体のエミッタンス、所謂 投影エミッタンスを悪化させるが、FEL発振に重要 なスライスエミッタンスへの影響は軽微である。し かしながら、電子バンチ長に対してコヒーレントに 与えられたエネルギーチャープは、dispersionに よって電子バンチのねじれを引き起こし、収束系に よってそれが振動するようになる。FEL発振には、 アンジュレータ部電子ビーム軌道の直線性は特に重 要であり、電子バンチのねじれと振動は極力防がな ければならない。

Dispersionの補正のみであれば、例えば4台の偏 向電磁石磁場を独立に調整することにより、1次の dispersionをシケイン出口で0にすることは可能で ある。しかしながらこの場合、電子銃からアンジュ レータまでの各コンポーネントが設置された直線、 即ちLINACのビーム軸からビーム軌道が外れてしま う。ビーム軌道を動かさずに、1次のdispersionを 補正するには、シケイン内に四極電磁石を配置する 必要がある。

いずれにせよ、バンチコンプレッサー内の偏向電 磁石の多極磁場成分がエミッタンスに与える影響を 評価し、その量をできるだけ小さく抑えておくこと は重要である。

## 2. XFEL/SPring-8バンチコンプレッサー

図1にXFEL/SPring-8加速器の構成を示す。最終的には5本のアンジュレータビームラインを設置する予定であるが、当初計画では中央のアンジュレータを用いてFEL発振を目指す。シケインは全部で5カ所あり、上流から3カ所がバンチ圧縮のためのバンチコンプレッサー、他の2カ所は加速管からの暗電流除去に用いる(表1)。XFEL/SPring-8で用いる偏向電磁石は、ダンプを除き全て電磁純鉄のブロック材H型ヨークを用いており、ヨーク形状はrectangularである。ここでは、特に影響が大きいと思われるバンチコンプレッサー3カ所(BC1~3)とアンジュレータ上流のBL3シケインについて

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: toru@spring8.or.jp



図1: XFEL/SPring-8の加速器構成。

表 1	:	XFEL.	各シ	151	ン	・部の	パラ	メ	ータ
~ -	•		′ <b>н</b> *		•	HIN		/	

	BC1	BC2	BC3	Dark	BL3			
				cleaner	chicane			
偏向角 (deg.)	7.5	3.13	1.42	0.16	0.36			
磁場 (G)	437	1841	2911	921	4806			
ヨーク長 (m)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35			
最大dispersion (m)	0.17	0.344	0.156	0.015	0.06			

評価する。

#### 3. エミッタンス評価

シケイン通過後のビームエミッタンスを評価する ため、まず偏向電磁石軸上の垂直磁場( $B_y$ )を多項式 で表し、その1次(四極磁場)および2次微分(六 極磁場)を求める。H型のように対称性のある偏向 電磁石では奇数次の磁場は発生しないが、ここでは 実際の製作誤差等の影響も考慮し、奇数次も残した 式を示す。

$$\begin{split} B_{y}(z) &= a_{0} + a_{1}x + a_{2}x^{2} + a_{3}x^{3} + a_{4}x^{4} + a_{5}x^{5} + a_{6}x^{6} \dots \ (1) \\ \frac{dB_{y}(z)}{dx} &= a_{1} + 2a_{2}x + 3a_{3}x^{2} + 4a_{4}x^{3} + 5a_{5}x^{4} + 6a_{6}x^{5} \dots \ (2) \\ \frac{d^{2}B_{y}(z)}{dx^{2}} &= 2a_{2} + 6a_{3}x + 12a_{4}x^{2} + 20a_{5}x^{3} + 30a_{6}x^{4} \dots \ \ (3) \end{split}$$

基準電子 (エネルギー $E_0$ )に対する四極および六 極磁場を、図2のような基準ビーム軌道sに沿って、 積分した値 ( $k_0$ ,  $s_0$ )を、基準電子の magnetic rigidity  $B_0\rho_0$ に対し、式(4、5)から求める。

$$k_0 = \frac{1}{B_0 \rho_0} \int \frac{dB_y(s)}{du} ds \approx \frac{1}{B_0 \rho_0} \int \frac{dB_y(s)}{dx} ds \tag{4}$$

$$s_{0} = \frac{1}{B_{0}\rho_{0}} \int \frac{d^{2}B_{y}(s)}{du^{2}} ds \approx \frac{1}{B_{0}\rho_{0}} \int \frac{d^{2}B_{y}(s)}{dx^{2}} ds$$
(5)

但し、偏向角 $\theta$ は十分小さいとし、u微分はx微分に 置き換える。 $\rho$ の符号は、 $B_v < 0$ で $\rho > 0$ とする。

図3はBC1用偏向電磁石磁場をMAFIAで計算し、 四極および六極磁場を図2のビーム軌道に沿って 示したものであるが、図からわかるようにそのほ とんどは電磁石端部に起因する。また四極成分は、 ビーム軌道が電磁石の軸から離れる側の端部(図 2の下流側端部)で主に発生していることがわか る。



図2:基準電子ビーム軌道



図3:BC1偏向電磁石ビーム軌道上の四極および 六極磁場(MAFIA計算値)



図4:シケイン薄肉モデル

エミッタンス評価は、3次元の粒子トラッキング を行ってもよいが、ここでは $L_1 \ge L_2$ が偏向電磁石有 効磁場長よりも十分長いとして、薄肉モデル(図 4)を用いて解析的に行う。上流から基準軌道上に、 エネルギーがずれた電子( $E = E_0 + \Delta E$ )がシケイン に入った場合について、シケイン出口における電子 軌道の基準軌道からのずれ( $\Delta x, \Delta x'$ )を求める。図4 の各偏向電磁石( $B_{1-4}$ )出口における軌道のずれ ( $\delta x_{1-4}, \delta x'_{1-4}$ )を順次計算していくと、式(6、7)

が得られる。  $\delta x_1 = 0$ 

$$\begin{aligned} \delta x_2 &= L_1 \Delta \theta \\ \delta x_3 &= \delta x_2 + L_2 \delta x_2' \\ \Delta x &= \delta x_4 = \delta x_3 + L_1 \delta x_3' \\ \delta x_1' &= \Delta \theta \\ \delta x_2' &= -s (\delta x_2)^2 - k (\delta x_2) \\ \delta x_3' &= \delta x_2' - s (\delta x_3)^2 - k (\delta x_3) - \Delta \theta \\ \Delta x' &= \delta x_4' = \delta x_3' + s (\delta x_4)^2 - k (\delta x_4) + \Delta \theta \end{aligned}$$
(7)

 $\Delta \theta$ は基準電子との偏向角の差である。kの符号は、 式(4)で $B_y$ の極性が変わると $\rho_0$ の符号も変わるため 4台の電磁石で同じになるが、sは1、4台目と2、 3台目の電磁石で符号が逆になる。ここでは2台目 の電磁石の符号に合わせて式を導出した。

 $\Delta \theta$ 、*s*、*k*はいずれもエネルギーの関数であるの で、 $\Delta E$ の3次まで展開する。但し $\theta_0$ 、*s*<sub>0</sub>、*k*<sub>0</sub>は基 準電子に対する値である。

$$\Delta \theta(E) \approx -\theta_0 \frac{\Delta E}{E_0} + \theta_0 \left(\frac{\Delta E}{E_0}\right)^2 - \theta_0 \left(\frac{\Delta E}{E_0}\right)^3 \tag{8}$$

$$k(E) \approx k_0 - k_0 \frac{\Delta E}{E_0} + k_0 \left(\frac{\Delta E}{E_0}\right)^2 - k_0 \left(\frac{\Delta E}{E_0}\right)^3 \tag{9}$$

$$s(E) \approx s_0 - s_0 \frac{\Delta E}{E_0} + s_0 \left(\frac{\Delta E}{E_0}\right)^2 - s_0 \left(\frac{\Delta E}{E_0}\right)^3 \tag{10}$$

ここでdispersionを以下のように定義する。

$$\Delta x \approx \eta_1 \frac{\Delta E}{E_0} + \eta_2 \left(\frac{\Delta E}{E_0}\right)^2 + \eta_3 \left(\frac{\Delta E}{E_0}\right)^3 \tag{11}$$

$$\Delta x' \approx \eta_1' \frac{\Delta E}{E_0} + \eta_2' \left(\frac{\Delta E}{E_0}\right)^2 + \eta_3' \left(\frac{\Delta E}{E_0}\right)^3 \tag{12}$$

式 (8~10) を式 (6、7) に代入し、dispersionを3次ま で求めると次の結果が得られる。  $\eta_1 = k_0 (-k_0 L_1^2 L_2 + 2L_1^2 + L_1 L_2) \theta_0$  $\eta_2 = s_0 (-k_0^2 L_1^3 L_2^2 + 3k_0 L_1^3 L_2 - 2L_1^3 - L_1^2 L_2) \theta_0^2$  $+ k_0 (3k_0 L_1^2 L_2 - 4L_1^2 - 2L_1 L_2) \theta_0$ 

$$\begin{split} \eta_{3} &= 2s_{0}^{2} \Big( k_{0}L_{1}^{4}L_{2}^{2} - L_{1}^{4}L_{2} \Big) \theta_{0}^{3} + s_{0} \Big( 5k_{0}^{2}L_{1}^{3}L_{2}^{2} - 12k_{0}L_{1}^{3}L_{2} \\ &+ 6L_{1}^{3} + 3L_{1}^{2}L_{2} \Big) \theta_{0}^{2} + k_{0} \Big( -6k_{0}L_{1}^{2}L_{2} + 6L_{1}^{2} + 3L_{1}L_{2} \Big) \theta_{0} \\ \eta_{1}' &= k_{0} \Big[ k_{0}^{2}L_{1}^{2}L_{2} - 2k_{0} \Big( L_{1}^{2} + L_{1}L_{2} \Big) + 2L_{1} \Big] \theta_{0} \\ \eta_{2}' &= s_{0} \Big[ k_{0}^{4}L_{1}^{4}L_{2}^{2} - k_{0}^{3} \Big( 4L_{1}^{4}L_{2} + L_{1}^{3}L_{2}^{2} \Big) + k_{0}^{2} \Big( 4L_{1}^{4} + L_{1}^{3}L_{2} \Big) \\ &+ k_{0} \Big( 2L_{1}^{3} + 4L_{1}^{2}L_{2} \Big) - 2L_{1}^{2} \Big] \theta_{0}^{2} + k_{0} \Big[ -4k_{0}^{2}L_{1}^{2}L_{2} + 6k_{0} \Big( L_{1}^{2} + L_{1}L_{2} \Big) \\ &- 4L_{1} \Big] \theta_{0} \\ \eta_{3}' &= s_{0}^{2} \Big[ 2k_{0}^{4}L_{1}^{5}L_{2}^{3} - k_{0}^{3} \Big( 10L_{1}^{5}L_{2}^{2} + 2L_{1}^{4}L_{2}^{3} \Big) + k_{0}^{2} \Big( 16L_{1}^{5}L_{2} + 6L_{1}^{4}L_{2}^{2} \Big) \\ &- k_{0} \Big( 8L_{1}^{5} + 6L_{1}^{4}L_{2} \Big) - 2L_{1}^{3}L_{2} \Big] \theta_{0}^{3} + s_{0} \Big[ -7k_{0}^{4}L_{1}^{4}L_{2}^{2} + 6k_{0}^{3} \Big( 4L_{1}^{4}L_{2} + L_{1}^{3}L_{2}^{2} \Big) \\ &- 5k_{0}^{2} \Big( 4L_{1}^{4} + L_{1}^{3}L_{2} \Big) - 4k_{0} \Big( 2L_{1}^{3} + 4L_{1}^{2}L_{2} \Big) + 6L_{1}^{2} \Big] \theta_{0}^{3} \\ &+ k_{0} \Big[ 10k_{0}^{2}L_{1}^{2}L_{2} - 12k_{0} \Big( L_{1}^{2} + L_{1}L_{2} \Big) + 6L_{1} \Big] \theta_{0} \end{split}$$

基準電子が電子バンチ重心にあり、エネルギー チャープが基準電子のエネルギーに対して対称であ ると仮定すると、エミッタンス *ε*は以下の式で与え られる。

$$\varepsilon = \left| \left\langle \left( x + \Delta x - \left\langle \Delta x \right\rangle \right)^2 \right\rangle \left\langle \left( x' + \Delta x' - \left\langle \Delta x' \right\rangle \right)^2 \right\rangle$$
(14)

 $-\langle (x + \Delta x - \langle \Delta x \rangle) (x' + \Delta x' - \langle \Delta x' \rangle) \rangle^2 \Big]^2$   $\Delta E = 0$ の場合のエミッタンスを $\varepsilon_0$ 、シケイン出口に おけるtwissパラメータを $\alpha, \beta, \gamma$ と置き、式(11~14)を 用いて、シケイン出口のエミッタンスをエネルギー 分散の4次までで表すと、式(15)が得られる。

$$\varepsilon \approx \varepsilon_0 \bigg\{ 1 + \frac{1}{\varepsilon_0} \bigg[ \left( \beta \eta_1^{\prime 2} + 2\alpha \eta_1 \eta_1^{\prime} + \gamma \eta_1^2 \right) \sigma_E^2 - \left( \beta \eta_2^{\prime 2} + 2\alpha \eta_2 \eta_2^{\prime} + \gamma \eta_2^2 \right) \sigma_E^4 \bigg] \bigg\}$$

 $+\left(\beta\eta_{2}^{\prime2}+2\alpha\eta_{2}\eta_{2}^{\prime}+\gamma\eta_{2}^{2}+2\beta\eta_{1}^{\prime}\eta_{3}^{\prime}+2\gamma\eta_{1}\eta_{3}+2\alpha\eta_{1}^{\prime}\eta_{3}+2\alpha\eta_{1}^{\prime}\eta_{3}\right)\Sigma_{E}^{4}\right]^{\frac{1}{2}}$ (15)

但し $\sigma_E^2 \geq \Sigma_E^4$ は、各々2次と4次のエネルギー分散のモーメントである。

$$\sigma_E^2 = \left\langle \left(\frac{\Delta E}{E}\right)^2 \right\rangle, \Sigma_E^4 = \left\langle \left(\frac{\Delta E}{E}\right)^4 \right\rangle$$

エネルギー分散の4次の項を0とした形の式(15)は、 実効的エミッタンスの評価によく用いられている式 である<sup>[3]</sup>。

式(15)に、XFEL/SPring-8の各シケインのtwiss

(13)

	BC1	BC2	BC3	BL3	
				chicane	
ビームエネルギー (MeV)	30	403	1404	8000	
エネルギーチャープ(MeV,FW)	3	20	55	40	
$ k_0 $ (m <sup>-1</sup> )	5.3e-3	7.3e-4	1.4e-4	1.6e-4	
$ s_0 $ (m <sup>-2</sup> )	0.45	0.11	4.5e-2	0.37	
$\Delta \varepsilon_n (\pi  \text{mm-mrad})^*$	0.51	0.21	5.3e-3	8.7e-5	

表2:XFELシケイン部におけるエミッタンス増加

\*規格化エミッタンス1πmm-mradのビームが各シケインを通過した時の、 規格化エミッタンスの増加分を示す。

パラメータなどを代入し、シケイン通過後の dispersionによるエミッタンスの実効的な増加を、 規格化エミッタンスとして計算した結果を表2に 示す。四極および六極磁場は、MAFIAで計算した 結果をビーム軌道に沿って積分した。 XFEL/SPring-8では、加速器上流のBC1および2 におけるエミッタンス悪化が無視できないことが わかる。増加した規格化エミッタンスは加速して も保存するため、下流のアンジュレータ部でもそ のまま残る。また加速管のウェークなどにより、 エネルギーチャープに非線形性が入ると、この増 加分を下流で完全に取り除くことはできない。



図5:BC1偏向電磁石のビーム軌道上の四極およ び六極磁場(測定値)、点線はエンドシムなし、 実線はエンドシム付き。

## 4. エンドシムを用いた磁場補正

Dispersionによる実効的なエミッタンスの悪化を 抑えるために、偏向電磁石ヨーク端面にエンドシム を取り付け、端部六極磁場成分を減少させることを 試みた。図5中点線は、ビーム軌道上の四極および 六極磁場を、BC1用偏向電磁石について実際に測定 した結果である。図3のMAFIA計算結果と比較する と、端部六極磁場についてはほぼ一致しているもの の、磁極gap内と電磁石入口側端部に四極磁場があ ることがわかる。これは恐らく10μmオーダーの テーパーが磁極についているためと思われる。

図5中実線が、エンドシムを取り付け四極および

六極磁場を補正した測定例である。シケイン通過後 の実効的規格化エミッタンスを計算すると、表1に 示したMAFIA計算値の1.51  $\pi$  mm-mradに対し、磁場測 定の結果を用いると1.38  $\pi$  mm-mrad (図5中点線)、 エンドシムで補正した場合(図5中実線)には1.07  $\pi$  mm-mradまでエミッタンスの悪化が抑えられてい る。

## 5. まとめ

シケインを構成する偏向電磁石がもつ四極および 六極磁場がエミッタンスに与える影響を、薄肉シケ インモデルを用いて評価した。XFEL用LINACでは、 バンチ圧縮に必要なエネルギーチャープを電子バン チに付けるため、dispersionの影響は無視できない。 特にXFEL/SPring-8のように熱電子銃を用いた場合、 初期ビーム電流がフォトカソード電子銃に比べ低い ため、バンチ圧縮に必要なエネルギーチャープが低 エネルギー部で相対的に大きくなり、実効的な投影 エミッタンスが増加しやすい。エンドシムを用いた 偏向電磁石端部磁場の補正等により、エミッタンス の増加をある程度抑えることは重要である。

#### 参考文献

- [1] http://www.riken.jp/XFEL/jpn/index.html
- [2] For example, M. Dohlus, T. Limberg and P. Emma, "Electron Bunch Length Compression", ICFA Beam Dynamics Newsletter 38, pp.15-37 (2005), URL: http://icfa-usa.jlab.org/archive/newsletter.shtml.
- [3] H.Tanaka and A.Ando, "Minimum effective emittance in synchrotron radiation sources composed of modified Chasman Green lattice", NIMA vol.369, p.312 (1996).